

「けいはんな技術交流会」

平成20年度 第3回の開催 (通算29回目)

けいはんなに立地する大学・企業研究所と
地域企業との交流&出会いの場を提供します。

主催 : 京都府中小企業技術センター
財団法人京都産業21
社団法人京都経営・技術研究会
けいはんな新産業創出・交流センター

開催日時 平成21年3月4日(水) 14:15~17:00

開催場所 株式会社イオンテクノセンター (〒573-0128 枚方市津田山手二丁目8番1号)

内 容 (1) イオンテクノセンターの紹介(イオン注入、分析、成膜等)及び
クリーンルーム等見学(約90分)

(2) 参加企業によるプレゼンテーション
(約50分、10分程度5社まで)

参加費 無料(交流懇親会はありません)

申込締切日 平成21年3月3日(火)まで

定員 30名(先着順)

問合せ先 京都府中小企業技術センター けいはんな分室
電話 0774-95-5027 FAX 0774-98-2202
E-mail keihanna@mtc.pref.kyoto.lg.jp
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1-7 けいはんなプラザ ラボ棟 3F

「けいはんな技術交流会」申し込み書 (FAX番号:075-312-0425)

お申し込み方法: FAX(075-312-0425)又はE-mail (info@kmt.or.jp)

平成20年度第3回 けいはんな技術交流会申し込み書			
会社名			
所在地			
参加者プレゼン (いずれかに)	希望する(原則、先着順)	希望しない	
氏名	所属	TEL	E-mail
駐車場の利用	利用する	利用しない	

申込書に御記入いただいた個人情報は、本講座受講者名簿として活用させていただきます。
なお、当セミナー主催者による各種セミナー等に関する情報を、電子メール・メールマガジンや郵便によりお知らせすることがあります。